光沢を有する曲面物体の形状と反射特性の推定に関する研究

一形状と拡散反射率の計測について-

1.はじめに

近年、加工や組立てなどの産業分野では、機械が 人間と同等の仕事を有効に行うために、機械に視覚 を与えるマシンビジョンの研究が重要な課題となっ ており、画像認識による非接触計測の利用が期待さ れている。

非接触による 3 次元形状計測法の 1 つである照度 差ステレオ法¹¹は、カメラで同一シーンを光源の方向 のみ変化させて撮影した 3 枚の画像から物体表面の 法線ベクトルを定める手法である。この方法は、視 差が存在しないこと、煩雑な計算を必要としないと いう利点がある。

本研究は、照度差ステレオ法を用いた光沢を有す る曲面物体の3次元形状計測及び反射特性の推定法 の確立を目的とする。

しかしながら、照度差ステレオ法は物体表面の反 射特性が拡散反射光成分のみの物体を想定している。

したがって、物体表面の反射特性に鏡面反射光成 分を含む場合や反射特性が未知な場合は、物体を撮 影した濃淡画像中に鏡面反射光成分による輝度を含 む領域、すなわちハイライトが生じ、表面の法線ベ クトルが得られず形状計測結果に誤差が生じる²⁾。

先に我々は、物体をCCDカメラで撮影した濃淡画 像中のハイライトの補正法を提案した³⁾。

また、提案したハイライトの補正法により、物体 の反射特性が未知である曲面物体の3次元形状計測 を、均等拡散面である物体と同様に照度差ステレオ 法に必要な3枚の濃淡画像から計測可能であること を報告した⁴。

照度差ステレオ法には、もう一つ、物体と視点で ある CCD カメラの間の絶対的な距離を計測できない という欠点がある。

物体と視点である CCD カメラの間の絶対的な距離 は、物体の3次元形状情報として非常に重要であり、 さらに、物体表面の反射特性である拡散反射率、鏡 面反射率、光沢の推定に欠かせないものである。

そこで、本報告では、物体と視点である CCD カメ ラの間の絶対的な距離を考慮し、物体の形状と反射 特性の一つである拡散反射率を計測する方法を提案 する。さらに、提案した方法の実験的検証を行った のでその結果を述べる。

<u>2. 照度差ステレオ法</u>

図 1 は、照度差ステレオ法による被測定物体の形 状計測の概略を示す。

図に示すように、直交座標系 xyz の xy 平面に被測 定物体を置き、光源から光を照射した場合を想定す る。 日大生産工(院) 〇若島 陽介 日大生産工 池本 直隆・山崎 憲



図1 視点、光源と被測定物体の位置関係

また、光源は点光源、被測定物体の表面は均等拡 散面であるとする。このとき、被測定物体表面の任 意の点 P における輝度 L は、

$$L = \frac{I}{r_{\rm p}^{2} \pi} \rho_{\rm d} \cdot (\vec{N} \bullet \vec{S}) \qquad \cdot \cdot \cdot (1)$$

と表せる。ただし、

N: 点 P における物体表面の法線ベクトル

 \hat{S} :点 P と光源を結ぶ直線の方向ベクトル

 $(\bar{N}, \bar{S}$ は単位ベクトル)

 $\vec{N} \bullet \vec{S} : \vec{N} \ge \vec{S}$ の内積

r_p:光源から点 P までの距離

I:光源の光度

ρ_d:被測定物体表面の拡散反射率

である。

光源の位置を i、j、k と変えることにより、視点で ある CCD カメラで観測される点 P の輝度は各々の光 源の位置に対応した値 L_i 、 L_j 、 L_k となる。したがっ

て、点Pから各々の光源へ向かうベクトルを*Š*_i、*Š*_i、

 \bar{S}_{k} 、点 P と各光源との距離を r_{pi} 、 r_{pj} 、 r_{pk} とすると L_{i} 、 L_{i} 、 L_{i} は、

$$L_{i} = \frac{I}{r^{2}_{Pi}\pi} \rho_{d} \cdot (\vec{N} \bullet \vec{S}_{i})$$

$$L_{j} = \frac{I}{r^{2}_{Pj}\pi} \rho_{d} \cdot (\vec{N} \bullet \vec{S}_{j})$$

$$L_{k} = \frac{I}{r^{2}_{Pi}\pi} \rho_{d} \cdot (\vec{N} \bullet \vec{S}_{k})$$

$$(1)$$

となる。(2)式から点 P における被測定物体表面の法線ベクトル Ñ を導くことができる。これを被測定物体表面のすべての点について行うことにより被測定

Study on Shape Measurement and Estimation Method for the Reflection Characteristic of Glossy Curved Objects. -Shape and Diffuse Reflectance Measurement-Yosuke WAKASHIMA,Naotaka IKEMOTO and Ken YAMAZAKI 物体表面の法線ベクトルの分布を得ることができる。 ただし、被測定物体の任意の点Pの3次元座標 (P_x,P_y,P_z) は、視点で観測された濃淡画像から得られる 座標 $(P_x,P_y,0)$ に近似している。したがって、(1)式中の \vec{S} c_{P_p} には、被測定物体の3次元座標の近似による 誤差が含まれている。

3. 提案する物体の形状と拡散反射率の計測方法

提案する方法は、照度差ステレオ法に必要な 3 枚 の濃淡画像から、視点である CCD カメラと被測定物 体の間の絶対的な距離を得ることで、被測定物体の 形状と拡散反射率を従来法に比較して正確に計測す ることができる。

視点である CCD カメラと被測定物体の間の絶対的 な距離は、照度差ステレオ法により得られる被測定 物体の法線ベクトル分布から、被測定物体の高さに 関する情報を相対的に算出することで得られる。被 測定物体の形状と拡散反射率は、得られた CCD カメ ラと被測定物体の間の絶対的な距離、被測定物体の 高さ情報を考慮し、再度、照度差ステレオ法を用い ることで得られる。

3.1 形状の計測方法

照度差ステレオ法は、視点で撮影した濃淡画像中 に鏡面反射光成分により輝度の著しく高くなるハイ ライトが生じる場合、得られる法線ベクトルに誤差 が生じる。したがって、被測定物体の法線ベクトル は、先に提案したハイライトの補正を行い、拡散反 射光成分のみによる輝度分布とし、照度差ステレオ 法を用いて被測定物体の法線ベクトル分布を得る。

次に、得られた法線ベクトル分布から相対的な高 さを算出する⁵。

図2は、被測定物体の任意の点 P の高さを算出す る方法の概略を表したものである。



図2 高さの計算方法の概略

図中の*i、j*は、被測定物体の点Pが視点で観測される濃淡画像の画素を表している。点Pの*x、y*座標であるP_x,、P_yは、この画素の座標である*i、j*から求められる。

点 P の高さ*h*(*i*, *j*)は、点 P の周囲の点の高さから 相対的に求めることができる。ここで、点 P から距 離 *dx*、*dy*離れた点 P'の高さを*h*'、点 P の法線ベクト ルを、

$$N = (n_x, n_y, n_z) \quad \cdots \quad (3)$$
とすると、点 P の高さ h(i, j) は、

h(i, j) = h' + p' dx + q' dy ・・・(4) で表される。 ただし、

$$p' = -\frac{n_x}{n_z} \quad q' = -\frac{n_y}{n_z} \quad \cdot \quad \cdot \quad (5)$$

である。ここで、図 2 の走査方向に、高さを逐次計 算すると点Pの周囲に高さが既知な点が、4 画素存在 する。そこで、点Pの周囲の4 画素から算出される高 さをh₁、h₂、h₃、h₄とすると、

$$\begin{array}{l} h_{1}=h(i-1,j-1)+p(i-1,j-1)dx+q(i-1,j-1)dy\\ h_{2}=h(i-1,j)+q(i-1,j)dy\\ h_{3}=h(i-1,j+1)+p(i-1,j+1)dx+q(i-1,j+1)dy\\ h_{4}=h(i,j-1)+p(i,j-1)dx\\ となる。よって、高さh(i,j)は、 \end{array}$$
(6)

$$h(i, j) = \frac{\sum_{k=1}^{n} h_k}{4} \qquad \qquad \cdot \cdot \cdot (7)$$

で求めることができる。

したがって、点Pのz座標であるPzは、

 $P_z = h(i, j)$ · · · (8) となる。ここで、視点となるCCDカメラと被測定物 体の任意の点Pの間の絶対的な距離 r_p は、視点となる CCDカメラの3次元座標を($V_{xx}V_{yx}V_{z}$)とすると

$$r_{\rm p} = \sqrt{(V_{\rm x} - P_{\rm x})^2 + (V_{\rm y} - P_{\rm y})^2 + (V_{\rm z} - P_{\rm z})^2} \quad \cdot \cdot (9)$$

で求めることができる。

この得られた距離rpを(1)式に代入し、再度、照度差 ステレオ法を用いて法線ベクトル分布を算出するこ とで被測定物体の形状が計測できる。

<u>3.2 拡散反射率の計測方法</u>

図3は、被測定物体表面上の任意の点Pと光源、 視点との位置関係を示したものである。



図 3 光源、視点と被測定物体表面の幾何学的関係 V:点 P から視点へ向かうベクトル

 $(\vec{N}, \vec{S}, \vec{V}$ は単位ベクトル)

なお、 \vec{N} 、 \vec{S} 、 \vec{V} の算出には、前節 3.1 で求めた CCDカメラと被測定物体の任意な点Pの間の絶対的 な距離 r_{P} を用いる。

拡散反射率の計測は、反射率の空間的な特性分布 を表す双方向反射率関数 ${}^{6}f(\vec{N},\vec{S},\vec{V})$ を用いて行う。

双方向反射率関数 $f(\vec{N}, \vec{S}, \vec{V})$ は、ハイライト補正後の濃淡画像から求める。

ハイライト補正後の濃淡画像は、拡散反射光成分 のみによる輝度分布であるため、得られた双方向反 射率関数と拡散反射率 ρ_a の関係は、

$$f(\vec{N}, \vec{S}, \vec{V}) = \frac{\rho_{\rm d}}{\pi}$$
 ・・・(10)
となる。
よって、拡散反射率 $\rho_{\rm d}$ は、

 $\rho_{d} = f(\vec{N}, \vec{S}, \vec{V}) \cdot \pi \qquad \cdots \quad (11)$ として求められる。 4. 実験装置および被測定物体



図4 実験装置

実験装置は被測定物体に光を照射するための光源 と、照射された被測定物体表面の輝度分布を測定す るための CCD カメラから構成されている。被測定物 体は、直交座標系 xyz における黒色に塗装した参照面 に置く。光源i、i、kは、直交座標系 xvz の原点Oか ら距離 r が 1000mm、天頂角 θ, が 30°、方位角 ø, を 120° とし x 軸を基準に、60°、180°、300°となるように配 置した。被測定物体表面の輝度を測定するための CCD カメラは、縦1024 画素、横1280 画素、1024 輝 度階調のものを使用した。また、CCD カメラから参 照面までの距離を 500mm とした。なお、測定時は焦 点距離 28mm、絞り 2.8 のレンズ、光源は定格 6.0V、 5.0A の電球を用いた。

図5は、実験に用いた被測定物体の形状である。



(c) 半円柱状物体 (b) 円錐 図5 被測定物体の形状

図(a)、(b)、(c)に示すように被測定物体は、半球状物 体、円錐、半円柱状物体の3種類とした。

表1は、被測定物体の寸法を示したものである。

表1 被測定物体の寸法

(a) 半球状物体

| 被測定物体 | 高さ <i>h</i> [mm] | 曲率半径 <i>c</i> [mm] | 半径 r[mm] | 幅 d[mm] |
|--------|---------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 半球状物体 | 10.0 | 28.4 | 21.3 | |
| 円錐 | 7.8 | | 30.0 | |
| 半円柱状物体 | 12.1 | 42.9 | | 68.0 |

また、被測定物体は焼石膏で作成し、表面に光沢 を生じさせるために、塗料を塗布した。

図6は、曲面物体と同様の反射特性を有する平面 板を作成し、その反射配光を測定した結果である。



図中のプロット○、△、□はそれぞれ白色、パー ルグレー、灰色の塗料を塗布した場合である。いず れの被測定物体も、光の入射角度にほぼ同様な角度 に反射光の指向性が強いことがわかる。図より、灰 色塗料を塗布した場合が最も指向性が強く、拡散反 射光成分に対する鏡面反射光成分の割合が大きいこ とがわかる。また、それぞれの平面板表面を村上色 彩技術研究所の携帯型反射率計 CM-53D により測定 したところ 0.872、0.484、0.190 であった。

5. 結果および検討

図7は、実験装置を用いて各光源から光を照射し た場合、視点で撮影される濃淡画像である。



(a)i 光源から光を (b)j 光源から光を (c)k 光源から光を 照射した場合 照射した場合 昭射した場合 図7 濃淡画像

なお、被測定物体は半球状物体であり、その表面 にパールグレー塗料を塗布した場合である。図(a)、(b)、 (c)は、それぞれ光源 i、j、k から光を照射した場合の 濃淡画像である。図より、各濃淡画像には、光源に 対応して鏡面反射光成分による輝度が著しく高くな るハイライトが生じていることがわかる。

図8は、先に提案したハイライト補正法により、 濃淡画像に生じたハイライトを補正した結果である。



(a)i 光源から光を(b)j 光源から光を(c)k 光源から光を 照射した場合 照射した場合 照射した場合

図8 ハイライト補正した濃淡画像

図より、輝度の著しく高くなるハイライトが補正 されていることがわかる。

図9は、図8の濃淡画像から、照度差ステレオ法 により求めた被測定物体の法線ベクトル分布を示し たものである。



図9 法線ベクトル分布

図より、被測定物体の法線ベクトルに近似した情 報が得られていることがわかる。

図10は、被測定物体形状の再構築を行った結果で ある。



なお再構築は、図 9 の法線ベクトル分布から被測 定物体の相対的な高さを算出した。図(a)は、物体と 視点である CCD カメラの間の絶対的な距離を考慮し ていない従来法の場合、図(b)は、物体と視点である CCD カメラの間の絶対的な距離を考慮した提案した 方法の場合である。図(a)、(b)を比較すると、3次元 再構築結果は、どちらも被測定物体の形状とよく近 似しており、大きな差が生じていないことがわかる。 図11は、得られた被測定物体の再構築結果から高 さの誤差を算出し、等誤差分布として表したもので



(a) 従来法の場合 図

合 (b) 提案した方法の場合 図 11 等誤差分布

図(a)、(b)は前述同様である。図中の点線内において提案した方法は、従来法に比較して誤差が減少していることがわかる。また、再構築結果の平均誤差を求めたところ従来法の場合 0.297mm、提案した方法の場合 0.272mm であった。このことから、提案した方法は、従来法に比較して被測定物体の高さの平均誤差が 8%減少することがわかった。

図12は、被測定物体の拡散反射率分布を求めた結 果である。



(a) 従来法の場合(b) 提案した方法の場合図 12 拡散反射率分布

図(a)、(b)は前述同様である。図(a)、(b)を比較する と、どちらも一様な拡散反射率分布となり拡散反射 率分布には、大きな差が生じていないことがわかる。

図13は、得られた被測定物体の拡散反射率から誤 差率を算出し、等誤差率分布として表したものであ る。



(a) 従来法の場合

。 合 (b) 提案した方法の場合 図 13 等誤差率分布

なお、拡散反射率の真値は、被測定物体と同様の 反射特性を有する平面板表面を村上色彩技術研究所 の携帯型反射率計 CM-53D により測定した結果であ る 0.484 とした。図(a)、(b)は前述同様である。被測 定物体表面の全体にわたり提案した方法は、従来法 と比較して誤差率が減少することがわかる。

また、拡散反射率分布の平均誤差率を求めたところ従来法の場合1.426%、提案した方法の場合0.202%であった。このことから、提案した方法は、従来法に比較して拡散反射率の平均誤差率が約1/7減少し、拡散反射率を高精度に計測できることがわかる。

図 14 は、拡散反射率(真値)に対する計測した拡散 反射率の平均誤差率を示したものである。



図 14 半球状物体の場合の拡散反射率(真値)に 対する計測した拡散反射率の平均誤差率

なお、被測定物体の形状は、半球状物体の場合で ある。図中のプロット○は、従来法を用いた場合の 拡散反射率の平均誤差率、プロット●は、提案した 方法を用いた場合の拡散反射率の平均誤差率の結果 である。図より、従来法に比較して提案した方法で 計測した拡散反射率の平均誤差率は、拡散反射率に よらず低いことがわかる。

図15は、被測定物体を円錐、半円柱状物体とした 場合における拡散反射率(真値)に対する計測した拡 散反射率の平均誤差率を示したものである。



拡散反射率の平均誤差率

14款及引车01千均供左车

図(a)は、被測定物体を円錐とした場合、図(b)は、 被測定物体を半円柱状物体とした場合である。図よ り円錐、半円柱状物体の場合ともに、従来法と比較 して提案した方法で計測した拡散反射率の平均誤差 率は、拡散反射率によらず低いことがわかる。

<u>6. おわりに</u>

本報告では、物体の形状と拡散反射率を計測する 方法を提案し、提案した方法の有用性を実験により 検証を行った。

その結果、提案した方法は、従来法に比較して被 測定物体の形状と拡散反射率を実験の範囲内におい て高精度に計測が可能であることを明らかにした。

今後は、提案した方法を鏡面反射光成分の反射特 性である鏡面反射率、光沢度の計測法へ適用するた めの検討を行う予定である。

<u>参考文献</u>

- R.J.Woodham : Photometric method for determining surface orientation from multiple images, Optical Engineering, Vol.19, No.1, pp.139-144(1980)
- (2) 藤皮池本、磯村:照度差ステレオ法による光沢のある物体の3次元 形状計測に関する研究ーハイライト抽出の基礎的検討ー、平成10 年度照学全大160,p.260(1998)
- (3) 池本,磯村:物体表面の拡散反射成分による輝度分布の推定と形状計測について一数値実験による検討一,照学誌,86-5,pp.298-307(2002)
- (4) 池本,磯村:物体表面の拡散反射成分による輝度分布の 推定と形状計測について―実験による検討―,照明学会 誌、Vol.89,No.8A、pp453-462(2005)
- (5) 新本,本多,金子:テクスチャパターンをもった物体の形 状再構成とその評価,信学誌,D-Ⅱ,Vol.J78-D-Ⅱ,No.8,pp.1157-1164(1995)
- (6) Lighting Handbook ISENA,p389